



# 技術開発賞

貝沼亮介殿

受賞技術 高加工性CuAlMn形状記憶合金の開発と巻き爪矯正  
クリップの実用化

共同研究者 田中豊延 喜瀬純男 大森俊洋  
研究者 貝沼亮介 石田清仁

日本金属学会は2012年に本学会報  
“まてりあ”に発表された上記の技術  
を特に優秀なものと認め、規程により  
日本金属学会技術開発賞を贈る。

2012年9月17日

社団法人 日本金属学会会長

宮崎 修

